**Знаменский Леонид Геннадьевич. Теоретические и технологические основы активации физическими полями материалов и процессов в точном литье : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.04 : Челябинск, 2004 501 c. РГБ ОД, 71:05-5/204**